

第4回日本マイクログラビティ応用学会 学会賞 公募要領

日本マイクログラビティ応用学会では、30周年を迎えた2013年度に、微小重力利用の研究分野の進展と活性化にご貢献された個人を顕彰するため、「日本マイクログラビティ応用学会 学会賞」を設けました。本年度も以下の要領にて募集いたしますので、ご推薦をお願いします。

2016年4月13日

日本マイクログラビティ応用学会会長 石川正道

1. 対象となる業績

日本のマイクログラビティ応用分野の発展に貢献した個人ならびに日本マイクログラビティの応用分野の第一線において顕著な活躍をしている個人の永年の功績。

2. 表彰の方法と時期

申し込み書類を理事会にて審査の上、平成28年10月25日-29日に開催予定のAMS2016において、賞状と副賞の贈与をもって行います。また、受賞内容ならびに表彰者名等はHPにて発表いたします。

3. 募集の方法

公募によるものとし、推薦のみといたします。

4. 提出書類

推薦には、A4判サイズ用紙1~2枚に、(1)推薦者氏名、(2)推薦者所属及び連絡先、(3)被推薦者氏名、(4)被推薦者所属及び連絡先、(5)推薦理由書、を添えて、下記マイクログラビティ応用学会事務局宛お申し込み下さい。

5. 提出締切り日と審査日程

6月30日(木)(必着)を申込みの締切りといたします。応募を受けて、理事会にて審査し、決定致します。

6. 提出先および問い合わせ先

日本マイクログラビティ応用学会事務局 担当：田尻 麻奈

〒350-1317 埼玉県狭山市水野 1248-49

e-mail: tajiri@jasma.info, office@jasma.info tel: 04-2001-0371 fax: 04-2959-9143

※封筒には”日本マイクログラビティ応用学会 学会賞推薦書在中”と明記ください。

以上